

大阪集中コースの開催時間の訂正について

本会より平成20年11月8日付けにて、「実務修習のお知らせ」を送付しておりますが、大阪・集中コースの開催時間に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

修正箇所：P.14 <大阪・集中コース>時間

【誤】

日付	時間	会場	課目
2月9日(月)	14:00~17:10	大阪科学技術センター	クレームの作成・解釈
2月10日(火)	10:00~17:10 (休憩 13:10~14:00)		明細書のあり方・演習 ※化学・機械・電気から選択
2月11日(水)	10:00~17:10 (休憩 13:10~14:00)		審査対応・演習 ※化学・機械・電気から選択
2月12日(木)	10:00~13:10		出願手続・演習〔意匠〕
	14:00~17:10		審査対応・演習(類否判断)〔意匠〕
2月13日(金)	10:00~13:10		出願手続・演習〔商標〕
	14:00~17:10	審査対応・演習(類否判断)〔商標〕	

【正】

日付	時間	会場	課目
2月9日(月)	13:30~16:40	大阪科学技術センター	クレームの作成・解釈
2月10日(火)	9:30~16:40 (休憩 12:40~13:30)		明細書のあり方・演習 ※化学・機械・電気から選択
2月11日(水)	9:30~16:40 (休憩 12:40~13:30)		審査対応・演習 ※化学・機械・電気から選択
2月12日(木)	9:30~12:40		出願手続・演習〔意匠〕
	13:30~16:40		審査対応・演習(類否判断)〔意匠〕
2月13日(金)	9:30~12:40		出願手続・演習〔商標〕
	13:30~16:40	審査対応・演習(類否判断)〔商標〕	

以上